

大塚電子Webセミナー

光を用いた計測・分析機器の開発で培った技術を活かし、
先端技術を支える装置・測定技術・応用例を中心に解説するWebセミナーを開催いたします。

2026 **4/23** Thu. 15:00~16:00

フィルムの全面膜厚測定をリアルタイムに実現する ラインスキャン膜厚計®のご紹介

ラインスキャン膜厚計®は非接触でかつ高精度で全面膜厚測定を実現し、製品開発プロセスや品質管理の効率化に大きく貢献します。

ラインスキャン膜厚計の原理、特長および工業分野におけるアプリケーション事例についてご紹介いたします。

* 本セミナーは2025年11月に放映したものを配信いたします。

関連機器



インラインでのフィルム生産
現場においてフィルムの膜厚
を全幅・全長測定できる装置

ラインスキャン膜厚計®
【インラインタイプ】

お申込み方法

本セミナーは無料で参加できます。下記のHPより必要事項をご入力の上、お申し込みください。

<https://www.otsukael.jp/event/detail/eventid/535>

ご視聴方法：本セミナーは、Microsoft Teams を使用します。



大塚電子株式会社

お問い合わせ

担当：岡本・真木

■本社・営業部 TEL. (072) 855-8550
〒573-1132 大阪府枚方市招提田近 3 丁目 26-3

■東京支店 TEL. (042) 644-4951
〒192-0082 東京都八王子市東町 1-6 橋完 LK ビル 2 F

□ E-Mail OELJP-webseminar@otsuka.jp